## W35b **DLC** 成膜によって曲げられた Si 結晶の曲率と X 線反射率

楠進吾、武田誠也、得能敦、山室智史、飯塚亮、坪井陽子 (中央大学)、赤坂大樹 (長岡技術科学大学)、大竹尚登、斎藤雅典 (東京工業大学)

我々はエネルギー帯域に幅を持ち、小さい検出器に集光させ  $\mathrm{S/N}$  比を上げることが可能な、曲率をつけたブラッグ反射鏡の開発を行っている。そして薄さ  $50~\mu\mathrm{m}$  のシリコン結晶上にダイヤモンドに準じる硬度を持つ DLC (ダイヤモンドライクカーボン) をプラズマ CVD 法で成膜することにより、内部応力の差で曲率を作り、かつ安定して形状が保てる反射鏡を製作することに成功した。またその曲がった結晶が、エネルギー帯域に幅を持ち、偏光に対して感度があることを確認した(2008 年秋季年会  $\mathrm{W48a}$ )。

我々は新たに CVD 装置を導入し、曲率の制御を行うことをゴールにさらに開発を進めている。本講演では、曲率と反射率の関係について報告し、DLC の膜厚と曲率の関係の理解の現状についても述べる。